



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Российская Академия Наук»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 января 2020 г.

Москва

№ 10105-48

О награждении Почетной грамотой
Российской академии наук

За многолетний добросовестный труд на благо российской науки в области развития научных направлений по созданию и совершенствованию лазерных и информационных технологий и в связи с 40-летием со дня образования Института проблем лазерных и информационных технологий РАН – филиала федерального государственного учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук» наградить Почетной грамотой Российской академии наук работников Института:

Внука Владимира Петровича	– начальник отдела
Голева Игоря Евгеньевича	– инженер 1 категории
Егорова Эдуарда Николаевича	– инженер
Зубаирову Любовь Николаевну	– техник
Ильину Татьяну Владимировну	– начальник отдел
Ильичева Игоря Николаевич	– младший научный сотрудник
Ипполитова Евгения Викторовича	– младший научный сотрудник

Казакову
Оксану Юрьевну

– инженер

Макарову
Елену Сергеевну

– младший научный сотрудник

Маркова
Михаила Александровича

– научный сотрудник

Новикову
Ларису Викторовну

– ведущий инженер

Паршину
Любовь Сергеевну

– кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник

Соловьева
Алексея Валерьевича

– инженер

Стенькина
Сергея Васильевича

– ведущий инженер

Черобыло
Светлану Александровну

– научный сотрудник

Шабат
Елену Владимировну

– начальник отдела

Президент РАН
академик РАН А.М. Сергеев

